



計量法校正事業者登録制度に基づく事業者一覧

登録番号： 0029

事業所の名称及び所在地

名 称：財団法人日本品質保証機構 計量計測センター

所 在 地：〒157-8573

東京都世田谷区砧 1-21-25

お問い合わせ：事業推進課

T E L：03-3416-5554

F A X：03-3416-6742

初回登録年月日：平成17年12月26日

登録に係る区分：長さ

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 6 年 5 月 2 日

計量器等の区分[登録年月日]：長さ測定用レーザ[平成 18 年 3 月 1 日]、一次元寸法測定器[平成 18 年 3 月 1 日]、形状測定器[平成 18 年 7 月 10 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$) [L =呼び寸法 (mm)]
長さ測定用レーザ	633 nm 領域の波長		2×10^{-10}
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (光波干渉測定法による)	0.1 mm 以上 100 mm 以下	0.04 μm
		100 mm 超 250 mm 以下	$(0.01+L/3500)$ μm
		250 mm 超 400 mm 以下	$(0.02+L/3400)$ μm
		400 mm 超 800 mm 以下	$(0.02+L/3200)$ μm
		800 mm 超 1000 mm 以下	$(0.02+L/3100)$ μm
	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.1 mm 以上 100 mm 以下	0.07 μm
		100 mm 超 250 mm 以下	$(0.03+L/2300)$ μm
		250 mm 超 400 mm 以下	$(0.04+L/1900)$ μm
		400 mm 超 1000 mm 以下	$(0.04+L/1700)$ μm
	各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの(比較測定法による)	0.1 mm 以上 1010 mm 以下	$(0.2+L/750)$ μm
	標準尺	300 mm 以下	0.4 μm
		300 mm 超 1000 mm 以下	$(0.2+L/1500)$ μm
形状測定器	一次元回折格子	97 nm 以上 1000 nm 以下	0.04 nm

登録に係る区分：質量

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 16 年 3 月 15 日

計量器等の区分[登録年月日]：はかり[平成 18 年 10 月 26 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

計量器等 の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動 はかり	550 kg 超 600 kg 以下	3.0×10^{-5}	3.0×10^{-5}
		500 kg 超 550 kg 以下	2.8×10^{-5}	2.8×10^{-5}
		450 kg 超 500 kg 以下	2.6×10^{-5}	2.6×10^{-5}
		400 kg 超 450 kg 以下	2.3×10^{-5}	2.3×10^{-5}
		350 kg 超 400 kg 以下	1.9×10^{-5}	1.9×10^{-5}
		300 kg 超 350 kg 以下	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}
		280 kg 超 300 kg 以下	8.6×10^{-6}	8.6×10^{-6}
		276 kg 超 280 kg 以下	5.7×10^{-6}	5.7×10^{-6}
		230 kg 超 276 kg 以下	5.0×10^{-6}	5.0×10^{-6}
		200 kg 超 230 kg 以下	5.1×10^{-6}	5.1×10^{-6}
		100 kg 超 200 kg 以下	4.9×10^{-6}	4.9×10^{-6}
		90 kg 超 100 kg 以下	4.8×10^{-6}	4.8×10^{-6}
		60 kg 超 90 kg 以下	4.7×10^{-6}	4.7×10^{-6}
		40 kg 超 60 kg 以下	4.6×10^{-6}	4.6×10^{-6}
		30 kg 超 40 kg 以下	4.2×10^{-6}	4.2×10^{-6}
		20 kg 超 30 kg 以下	4.0×10^{-6}	4.0×10^{-6}
		12 kg 超 20 kg 以下	3.6×10^{-6}	3.6×10^{-6}
		10 kg 超 12 kg 以下	2.4×10^{-6}	2.4×10^{-6}
		2 kg 超 10 kg 以下	2.6×10^{-6}	2.6×10^{-6}
		1 kg 超 2 kg 以下	2.7×10^{-6}	2.7×10^{-6}
		900 g 超 1 kg 以下	1.6×10^{-6}	1.6×10^{-6}
		800 g 超 900 g 以下	1.7×10^{-6}	1.7×10^{-6}
		600 g 超 800 g 以下	1.8×10^{-6}	1.8×10^{-6}
		500 g 超 600 g 以下	2.0×10^{-6}	2.0×10^{-6}
		400 g 超 500 g 以下	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}
		300 g 超 400 g 以下	1.7×10^{-6}	1.7×10^{-6}
		200 g 超 300 g 以下	1.9×10^{-6}	1.9×10^{-6}
		190 g 超 200 g 以下	1.7×10^{-6}	1.7×10^{-6}
		180 g 超 190 g 以下	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}
		170 g 超 180 g 以下	2.2×10^{-6}	2.2×10^{-6}
		160 g 超 170 g 以下	2.0×10^{-6}	2.0×10^{-6}
		150 g 超 160 g 以下	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}
		140 g 超 150 g 以下	1.9×10^{-6}	1.9×10^{-6}
		120 g 超 140 g 以下	2.4×10^{-6}	2.4×10^{-6}
		110 g 超 120 g 以下	2.2×10^{-6}	2.2×10^{-6}

	100 g 超 110 g 以下	2.3×10^{-6}	2.3×10^{-6}
	90 g 超 100 g 以下	1.7×10^{-6}	1.7×10^{-6}
	80 g 超 90 g 以下	2.7×10^{-6}	2.7×10^{-6}
	70 g 超 80 g 以下	2.8×10^{-6}	2.8×10^{-6}
	60 g 超 70 g 以下	2.5×10^{-6}	2.5×10^{-6}
	50 g 超 60 g 以下	2.6×10^{-6}	2.6×10^{-6}
	40 g 超 50 g 以下	4.0×10^{-6}	4.0×10^{-6}
	30 g 超 40 g 以下	3.6×10^{-6}	3.6×10^{-6}
	20 g 超 30 g 以下	4.2×10^{-6}	4.2×10^{-6}
	10 g 超 20 g 以下	3.6×10^{-6}	3.6×10^{-6}
	5 g 超 10 g 以下	5.3×10^{-6}	5.3×10^{-6}
	3 g 超 5 g 以下	1.2×10^{-5}	1.2×10^{-5}
	2 g 超 3 g 以下	2.0×10^{-5}	2.0×10^{-5}
	1 g 超 2 g 以下	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}

登録に係る区分：角度

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 18 年 3 月 1 日

計量器等の区分[登録年月日]：角度測定器[平成 18 年 3 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の 区分	種類	校正範囲		最高測定能力 ($k=2$)
角度測定器	ロータリエンコーダ	0° ～ 360°	225,000 点以下	0.04"
	ロータリエンコーダ 校正装置(自己校正装置)	0° ～ 360°		0.03"

登録に係る区分：流量・流速

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 13 年 2 月 20 日

計量器等の区分[登録年月日]：気体流速計[平成 18 年 3 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の 区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$)
気体流速計	気体用流速計 (微風速)	0.05 m/s 以上 1.5 m/s 未満	0.014 m/s
	気体用流速計 (中流速)	1.3 m/s	0.02 m/s
		1.3 m/s 超 3 m/s 以下	0.03 m/s
		3 m/s 超 5 m/s 以下	0.04 m/s
		5 m/s 超 7 m/s 以下	0.05 m/s
		7 m/s 超 10 m/s 以下	0.06 m/s
		10 m/s 超 15 m/s 以下	0.08 m/s
		15 m/s 超 20 m/s 以下	0.10 m/s
		20 m/s 超 25 m/s 以下	0.13 m/s
		25 m/s 超 30 m/s 以下	0.16 m/s
		30 m/s 超 40 m/s 以下	0.22 m/s

登録に係る区分：振動加速度

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 17 年 2 月 21 日

計量器等の区分[登録年月日]：振動加速度計[平成 17 年 12 月 26 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$)
振動加速度計	レーザ干渉測定装置 による方法	1 Hz 以上 2 Hz 未満	2.2 %
		2 Hz 以上 3.15 Hz 未満	1.4 %
		3.15 Hz 以上 10 Hz 未満	1.0 %
		10 Hz 以上 20 Hz 未満	0.8 %
		20 Hz 以上 80 Hz 以下	0.7 %
		80 Hz 超 200 Hz 以下	0.8 %
		200 Hz 超 500 Hz 未満	1.4 %
		500 Hz 以上 2 kHz 以下	1.2 %
	比較測定法	2 kHz 超 5 kHz 以下	1.9 %
		1 Hz 以上 2 Hz 未満	2.5 %
		2 Hz 以上 3.15 Hz 未満	1.9 %
		3.15 Hz 以上 10 Hz 未満	1.6 %
		10 Hz 以上 20 Hz 未満	1.4 %
		20 Hz 以上 200 Hz 以下	1.3 %
		200 Hz 超 500 Hz 未満	1.7 %
		500 Hz 以上 2 kHz 以下	1.6 %
		2 kHz 超 5 kHz 以下	2.2 %

登録に係る区分：電気（高周波）

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 7 年 6 月 21 日

計量器等の区分[登録年月日]：高周波測定器等[平成 18 年 3 月 1 日] [(*)平成 21 年 4 月 30 日]、レーザパワー測定器等[平成 18 年 3 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の 区分	種類	校正範囲		最高測定能力 ($k=2$)		
高周波測定器 等	高周波電力 発生装置	50 MHz		1 mW	0.5 %	
		10 MHz 以上 12 GHz 以下	10 pW 以上 10 nW 未満		3.4 %	
			10 nW 以上 100 mW 以下		3.3 %	
	高周波電力 測定装置(*)	同軸 7 mm	10 MHz	1 mW		0.65 %
			30 MHz	1 mW		0.65 %
			50 MHz	1 mW		0.65 %
			70 MHz	1 mW		0.65 %
			100 MHz	1 mW		0.65 %
			300 MHz	1 mW		0.65 %
			500 MHz	1 mW		0.65 %
			700 MHz	1 mW		0.65 %
			1 GHz	1 mW		0.65 %
			2 GHz	1 mW		0.66 %
			3 GHz	1 mW		0.66 %
			4 GHz	1 mW		0.66 %

			5 GHz	1 mW	0.65 %
			6 GHz	1 mW	0.67 %
			7 GHz	1 mW	0.82 %
			8 GHz	1 mW	0.83 %
			9 GHz	1 mW	1.07 %
			10 GHz	1 mW	1.12 %
			11 GHz	1 mW	0.92 %
			12 GHz	1 mW	0.90 %
			13 GHz	1 mW	1.4 %
			14 GHz	1 mW	1.9 %
			15 GHz	1 mW	2.0 %
			16 GHz	1 mW	1.7 %
			17 GHz	1 mW	1.8 %
			18 GHz	1 mW	2.2 %
			10 MHz 以上 200 MHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 100 mW 以下	2.0 %
				100 mW 超 180 W 以下	2.3 %
			200 MHz 超 400 MHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 100 mW 以下	2.0 %
				100 mW 超 100 W 以下	2.3 %
			400 MHz 超 500 MHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 100 mW 以下	2.0 %
				100 mW 超 60 W 以下	2.3 %
			500 MHz 超 1 GHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 100 mW 以下	2.0 %
				100 mW 超 40 W 以下	2.3 %
			1 GHz 超 2 GHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 100 mW 以下	2.0 %
				100 mW 超 20 W 以下	2.3 %
			2 GHz 超 6 GHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 100 mW 以下	2.0 %
			6 GHz 超 12 GHz 以下	1 mW	1.2 %
				10 nW 以上 50 mW 以下	2.0 %
			12 GHz 超 18 GHz 以下	1 mW	2.3 %
		同軸 2.9 mm	10 MHz	1 mW	1.6 %
			30 MHz	1 mW	1.6 %
			50 MHz	1 mW	1.6 %
			70 MHz	1 mW	1.6 %
			100 MHz	1 mW	1.6 %
			300 MHz	1 mW	1.6 %
			500 MHz	1 mW	1.6 %

			700 MHz	1 mW	1.6 %
			1 GHz	1 mW	1.6 %
			2 GHz	1 mW	1.6 %
			3 GHz	1 mW	1.6 %
			4 GHz	1 mW	1.6 %
			5 GHz	1 mW	1.6 %
			6 GHz	1 mW	1.6 %
			7 GHz	1 mW	1.6 %
			8 GHz	1 mW	1.6 %
			9 GHz	1 mW	1.6 %
			10 GHz	1 mW	1.6 %
			11 GHz	1 mW	1.6 %
			12 GHz	1 mW	1.6 %
			13 GHz	1 mW	2.8 %
			14 GHz	1 mW	2.9 %
			15 GHz	1 mW	2.9 %
			16 GHz	1 mW	2.9 %
			17 GHz	1 mW	2.7 %
			18 GHz	1 mW	2.7 %
			19 GHz	1 mW	2.7 %
			20 GHz	1 mW	2.8 %
			21 GHz	1 mW	2.9 %
			22 GHz	1 mW	2.9 %
			23 GHz	1 mW	2.9 %
			24 GHz	1 mW	2.8 %
			25 GHz	1 mW	2.7 %
			26 GHz	1 mW	3.9 %
			27 GHz	1 mW	4.0 %
			28 GHz	1 mW	4.1 %
			29 GHz	1 mW	4.3 %
			30 GHz	1 mW	4.3 %
			31 GHz	1 mW	4.2 %
			32 GHz	1 mW	4.0 %
			33 GHz	1 mW	4.0 %
			34 GHz	1 mW	4.5 %
			35 GHz	1 mW	5.4 %
			36 GHz	1 mW	5.4 %
			37 GHz	1 mW	5.4 %
			38 GHz	1 mW	5.0 %
			39 GHz	1 mW	5.0 %
			40 GHz	1 mW	4.5 %
			10 MHz 以上 200 MHz 以下	1 mW	2.0 %
			200 MHz 超 400 MHz 以下	1 mW	2.0 %
			400 MHz 超 500 MHz 以下	1 mW	2.0 %
			500 MHz 超 1 GHz 以下	1 mW	2.0 %
			1 GHz 超 2 GHz 以下	1 mW	2.0 %

			2 GHz 超 6 GHz 以下	1 mW	2.0 %
			6 GHz 超 12 GHz 以下	1 mW	2.0 %
			12 GHz 超 18 GHz 以下	1 mW	3.7 %
			18 GHz 超 25 GHz 以下	1 mW	3.7 %
			25 GHz 超 40 GHz 以下	1 mW	6.8 %
	高周波電圧 測定装置		10 MHz 以上 500 MHz 以下	0.3 V 以上 1 V 以下	0.8 %
			500 MHz 超 1000 MHz 以下	0.3 V 以上 1 V 以下	1.5 %
	減衰器 (50 Ω)		30 MHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.007 dB
			10 MHz 以上 2 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.008 dB
				40 dB 超 80 dB 以下	0.013 dB
			2 GHz 超 12 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.009 dB
				40 dB 超 80 dB 以下	0.014 dB
			12 GHz 超 18 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.016 dB
	40 dB 超 60 dB 以下	0.028 dB			
	減衰量測定 器等		10 MHz 以上 12 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.012 dB
			40 dB 超 80 dB 以下	0.014 dB	
	レーザパワー 測定器等	レーザビー ム用 光パワー測 定器	488 nm 帯 及び 515 nm 帯	10 μW 以上 50 μW 未満	0.9 %
				50 μW 以上 100 μW 未満	0.36 %
				100 μW 以上 10 mW 以下	0.29 %
				10 mW 超 200 mW 以下	0.31 %
633 nm 帯			10 μW 以上 50 μW 未満	0.9 %	
			50 μW 以上 100 μW 未満	0.36 %	
			100 μW 以上 10 mW 以下	0.29 %	
0.78 μm 帯 0.85 μm 帯及び 1.3 μm 帯			10 μW 以上 50 μW 未満	0.9 %	
			50 μW 以上 100 μW 未満	0.36 %	
			100 μW 以上 3 mW 以下	0.29 %	
1.55 μm 帯			10 μW 以上 50 μW 未満	0.9 %	
			50 μW 以上 100 μW 未満	0.36 %	
			100 μW 以上 5 mW 以下	0.29 %	
光ファイバ 用 光パワー測 定器			0.85 μm 帯	10 μW 以上 50 μW 未満	1.0 %
				50 μW 以上 100 μW 未満	0.5 %
	100 μW 以上 200 μW 以下	0.35 %			
	1.3 μm 帯及び 1.52 μm 以上 1.63 μm 以下	10 μW 以上 50 μW 未満	1.0 %		
		50 μW 以上 100 μW 未満	0.5 %		
100 μW 以上 10 mW 以下	0.35 %				

登録に係る区分：熱量

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 6 年 3 月 1 日

計量器等の区分[登録年月日]：熱量標準安息香酸[平成 17 年 12 月 26 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の区分	種類	値付けの範囲	最高測定能力 ($k=2$)
熱量標準安息香酸	熱量標準安息香酸	26.44 kJ/g ~ 26.48 kJ/g (25 °C)	0.01 kJ/g (25 °C)

登録に係る区分：音響・超音波

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 17 年 2 月 21 日

計量器等の区分[登録年月日]：音響測定器[平成 17 年 12 月 26 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$)
音響測定器	計測用マイクロホン (音圧感度レベル I 形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 30 Hz 以下	0.29 dB
		30 Hz 超 160 Hz 以下	0.13 dB
		160 Hz 超 1250 Hz 以下	0.09 dB
		1250 Hz 超 4000 Hz 以下	0.08 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.09 dB
		8000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.23 dB
	計測用マイクロホン (音圧感度レベル II 形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 30 Hz 以下	0.44 dB
		30 Hz 超 160 Hz 以下	0.18 dB
		160 Hz 超 1250 Hz 以下	0.16 dB
		1250 Hz 超 4000 Hz 以下	0.15 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.13 dB
		8000 Hz 超 16000 Hz 以下	0.15 dB
	計測用マイクロホン (自由音場感度レベル I 形計測用マイクロホン)	20 Hz 以上 30 Hz 以下	0.6 dB
		30 Hz 超 160 Hz 以下	0.4 dB
		160 Hz 超 1250 Hz 以下	0.2 dB
		1250 Hz 超 4000 Hz 以下	0.2 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.2 dB
		8000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.3 dB
	計測用マイクロホン (自由音場感度レベル II 形計測用マイクロホン)	20 Hz 以上 30 Hz 以下	0.8 dB
		30 Hz 超 160 Hz 以下	0.3 dB
		160 Hz 超 1250 Hz 以下	0.3 dB
		1250 Hz 超 4000 Hz 以下	0.3 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.3 dB
		8000 Hz 超 16000 Hz 以下	0.3 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベル)	16000 Hz 超 20000 Hz 以下	0.4 dB
		20 Hz 以上 31.5 Hz 以下	0.3 dB
		31.5 Hz 超 160 Hz 以下	0.3 dB
		160 Hz 超 1250 Hz 以下	0.2 dB
		1250 Hz 超 4000 Hz 以下	0.2 dB
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.3 dB
		8000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.5 dB

	音響校正器 (音圧レベル Ⅰ形参照標準マイクロホン)	250 Hz	0.11 dB
		1000 Hz	0.11 dB
	音響校正器 (音圧レベル Ⅱ形参照標準マイクロホン)	250 Hz	0.17 dB
		1000 Hz	0.17 dB

登録に係る区分：放射線及び放射能

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 10 年 11 月 16 日

計量器等の区分[登録年月日]：X線測定器[平成 18 年 7 月 5 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の 区分	種類	校正範囲		最高測定能力 ($k=2$)
X線測定器	線量測定器 (軟X線)	エネルギー範囲：10 keV (1.6 fJ) 以上 30 keV (4.8 fJ) 以下		
		照射線量	100 nC/kg 以上 30 mC/kg 以下	3.3 %
		照射線量率	2.5 $\mu\text{C}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 以上 6 $\mu\text{C}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 未満	3.5 %
			6 $\mu\text{C}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 以上 100 mC/(kg·h) 以下	3.3 %
		空気 吸収線量	3.5 μGy 以上 1.0 Gy 以下	3.3 %
		空気 吸収線量率	90 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 未満	3.5 %
			210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 3.5 Gy/h 以下	3.3 %
		空気カーマ	3.5 μGy 以上 1.0 Gy 以下	3.3 %
		空気 カーマ率	90 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 未満	3.5 %
			210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 3.5 Gy/h 以下	3.3 %
		線量当量	1 μSv 以上 100 mSv 以下	5.2 %
		線量当量率	25 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 以上 500 mSv/h 以下	5.5 %
	線量測定器 (中硬X線)	エネルギー範囲：30 keV (4.8 fJ) 以上 200 keV (32 fJ) 以下		
		照射線量	100 nC/kg 以上 60 mC/kg 以下	3.3 %
		照射線量率	100 nC/(kg·h) 以上 6 $\mu\text{C}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 未満	3.7 %
			6 $\mu\text{C}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 以上 160 mC/(kg·h) 以下	3.3 %
		空気 吸収線量	3.5 μGy 以上 1.8 Gy 以下	3.3 %
		空気 吸収線量率	3.5 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 未満	3.7 %
			210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 5.2 Gy/h 以下	3.3 %
		空気カーマ	3.5 μGy 以上 1.8 Gy 以下	3.3 %
		空気 カーマ率	3.5 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 未満	3.7 %
			210 $\mu\text{Gy}/\text{h}$ 以上 5.2 Gy/h 以下	3.3 %
		線量当量	3 μSv 以上 200 mSv 以下	5.2 %
		線量当量率	3 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 以上 1 Sv/h 以下	5.5 %

登録に係る区分：硬さ

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 18 年 3 月 1 日

計量器等の区分[登録年月日]：ロックウェル硬さ試験機等[平成 18 年 3 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

計量器等の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$)
ロックウェル硬さ 試験機等	ロックウェル硬さ 試験機	20 HRC 以上 25 HRC 以下	0.77 HRC
		25 HRC 超 35 HRC 以下	0.81 HRC
		35 HRC 超 45 HRC 以下	0.77 HRC
		45 HRC 超 55 HRC 以下	0.84 HRC
		55 HRC 超 65 HRC 以下	0.71 HRC

登録に係る区分：湿度

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 18 年 3 月 1 日

計量器等の区分[登録年月日]：湿度測定器等[平成 20 年 3 月 3 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

計量器等の 区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k=2$)	
			恒久的施設	現地校正
湿度測定器等	露点計	露点 - 10 °C 以上 0 °C 未満	0.12 °C	－
		露点 0 °C 以上 50 °C 以下	0.10 °C	－
	通風乾湿計	相対湿度 15 % 以上 95 % 以下 ただし、露点 - 10 °C 以上 50 °C 以下 相当の相対湿度	1.0 %	－
	電子式湿度計	相対湿度 15 % 以上 95 % 以下 ただし、露点 - 10 °C 以上 50 °C 以下 相当の相対湿度	1.0 %	－
	熱伝導率式 湿度計	絶対湿度 2.4 g/m ³ 以上 82.8 g/m ³ 以下 ただし、露点 - 10 °C 以上 50 °C 以下 相当の絶対湿度	2.2 g/m ³	－
	湿度発生装置	露点 - 10 °C 以上 0 °C 未満	0.12 °C	0.12 °C
		露点 0 °C 以上 50 °C 以下	0.10 °C	0.10 °C
		相対湿度 15 % 以上 95 % 以下	0.6 %	0.6 %

(以下、みなし登録)

みなし登録に係る区分：質量

計量器等の区分：分銅等

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

分類	種類	校正範囲		最高測定能力 ($k=2$)	認定年月日
		校正方法	質量の範囲		
分銅等	分銅	協定質量 の校正	2 kg 超 20 kg 以下	表す量の 2 ppm	平成 8 年 11 月 14 日
			1 kg 超 2 kg 以下	表す量の 2.5 ppm	
			200 g 超 1 kg 以下	表す量の 1.3 ppm	
			50 g 超 200 g 以下	表す量の 1.4 ppm	
			20 g 超 50 g 以下	0.080 mg	
			10 g 超 20 g 以下	0.070 mg	
			5 g 超 10 g 以下	0.050 mg	
			2 g 超 5 g 以下	0.040 mg	
			1 g 超 2 g 以下	0.030 mg	
			500 mg 超 1 g 以下	0.025 mg	
			200 mg 超 500 mg 以下	0.020 mg	
			100 mg 超 200 mg 以下	0.015 mg	
			50 mg 超 100 mg 以下	0.010 mg	
			20 mg 超 50 mg 以下	0.0070 mg	
			10 mg 超 20 mg 以下	0.0060 mg	
			5 mg 超 10 mg 以下	0.0050 mg	
			2 mg 超 5 mg 以下	0.0040 mg	
			1 mg 以上 2 mg 以下	0.0040 mg	
	おもり	協定質量 の校正	5 g 超 20 kg 以下	表す量の 5 ppm	
			1 mg 以上 5 g 以下	0.033 mg	